PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139402

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CI.

G02B 5/30

G02F 1/1335

(21)Application number: 02-263425

(71)Applicant : STANLEY ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

01.10.1990

(72)Inventor: AIZAWA MASANORI

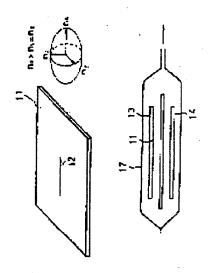
YAMAUCHI SHIGEKAZU JIEE EFU KUREERU TAKENAKA SHUNJI HIROSE SHINICHI

(54) OPTICAL COMPENSATION ELEMENT AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an excellent optical compensation effect by forming an ion-contg. high polymer as a material, forming this material as a sheet shape, and setting the refractive index in the direction perpendicular to the sheet surface smaller than the refractive index in the intrasurface direction of the sheet.

CONSTITUTION: The optical compensation element is formed by using the sheet 11 consisting of the ion-contg. high polymer. An ionomer resin is preferably used as the ion-contg. high polymer. This ionomer has the structure that at least a part of the carboxyl groups of an ethylene/unsatd. carboxylic acid copolymer are neutralized with metal ions. After this ion-contg. high-polymer sheet 11 is stretched in the intra- surface one direction, the sheet is inserted between two sheets of parallel glass plates 13 and 14 and the laminate is housed into a heat resistant hermetic bag 17 which can be evacuated. The inside of the bag is evacuated to a vacuum and the bag is housed in an autoclave furnace and is subjected to heating and



pressurizing treatments, by which the optical compensation element having the refractive index in the direction perpendicular to the sheet surface smaller than the refractive index in the intrasurface direction and negative optical anisotropy is formed. The optical anisotropy of the liquid crystal cell is efficiently compensated in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

囫日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平4−139402

Solnt. Cl. 5

識別記号

@公開 平成4年(1992)5月13日

G 02 B 5/30 G 02 F 1/1335

5 1 0

7724-2K 7724-2K

庁内整理番号

審査請求 有 請求項の数 6 (全 7 頁)

全発明の名称 光学補償素子およびその製造方法

②特 頭 平2-263425

会出 願 平2(1990)10月1日

创一 発明 者相 澤

正宜

神奈川県横浜市港南区港南5-10-16

姚明者 山内 繁和

神奈川県相模原市相模大野2-21-11-3

発明者 ジェー・エフ・クレー

東京都町田市高ケ坂681-12 D-3

@発明 者

ル 竹 中

俊 二

神奈川県秦野市千村15-1 エクセレント 1-101

@ 発明者 広瀬 紳

神奈川県伊勢原市東大竹1555-1 菊村ハイツ7号

勿出 願 人 スタンレー電気株式会

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

社

四代理 人 弁理士 高槽 敬四郎

明細書

1、発明の名類

光学補償業子およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)、イオン含有高分子を材料とし、シート状に整 形され、シート菌に垂直な方向の屈折率がシート面内方向の限折率よりも小さい光学補償業子。
- (2)、指求項1記載の光学補償業子であって、前記 シート面内の歴新率が方向によって異なる光学 補償業子。
- (3). 請求項1ないし2記載の光学権展示子であって、前記イオン含有高分子がアイオノマ制版を合む光学権展示子。
- (4)、請求項3記載の光学被集業子であって、資配 アイオノマ製脂はエチレン・メタクリル数共重 合体の分子間を全属イオンで契修した製脂である光学補償業子。
- (5). 請求項4記載の光学補資業子であって、首記 金属イオンがナトリウムイオン、マグネシウム

イオン、亜鉛イオン、リチウムイオン、アルミニウムイオン、これらの混合物の少なくとも1つを含む光学補質素子。

(6)。イオン含有高分子のシートを面内の一方向に 延伸して、延伸方向に超折率の高い光学異方住 を付上する工程と

育記シートを一対の裏板間に挟み、融点以上の温度で加熱、加工し、関内の光学異方性を低下させる工程と

を含む光学機像業子の製造方法。

- 3 . 発明の詳細な説明
- 【産業上の利用分野】

本発明は、光学補償業子に関し、特に面に垂直 方向の歴新事が、面内方向の歴新事よりも小さい 光学具方像を有する光学補償業子に関する。

〔従来の技術〕

高分子村科のフィルムを延伸すると、延伸方向 の光学的思折率が延伸方向と直交する万両の光学

特爾平4-139402 (2)

的屈折率より大きくなる現象が知られている。

たとこば、ポリカーボネートのシートを準備し、シート面内に x 戦、y 軸をとり、シート面に全で方向を z 軸とすると、温常各戦方内の屈折率は n x = n y = n z である。このシートを x 方向に 変 伸 すると、延伸方向の x 方向の 和 が 平 n y 、 n z よりも大きくなる n x ン n y = n z で ボメオトロピック配向を 利用 したでいる。

第2回(A)に、液晶表示装置の偶を概略的に 示す。

個光軸 P 1、 P 2を直交して配置された一対の 個光子 1、 2の同に、液晶セル 3 が挟まれて液晶 表示装置を構成している。液晶セル 3 内には、軸 方向に細い液晶分子 4 が収容されている。これら の液晶分子 4 が基板に重度な方向を向くホメオト ロビック配向をとる時には、液晶分子の配向に応 して、液晶セルは光学的異方性を示す。

第2回(B)に、液晶の屈折率分布を興略的に

第2図(C)に示すような負の光学異方性を有する光学補償素子を単体の整質で得ることができなくても、第2図(D)に示すように、2つの正の光学異方性を有する素子を組合わせることによって、第2図(C)岡等の光学異方性を有する光学補償素子を形成することができる。

なお、二軸性の光学異方性を有する光学補償業子を組合わせる場合を製明したが、正の光学裏方性を有する1軸性光学補償業子を2つ組合わせる

示す.

液晶分子くがその長軸方向を整列させると、長輪方向の扇折率 n g が他の方向の扇折率 n g 、 n y よりも大きくなる。すなわち、正の光学異方住が生じる。

液晶セルがこのような光学異方性を有すると、 個光子1、2が直交配置されていても、液晶セル を見る複野角が増大すると、光の電界成分に面外 成分(2 成分)が生じ、没れ光が生じてしまう。 このため、液晶セルを明軟に確認することができ を視器点が悪くなる。

根認角を改善するためには、液晶の光学異方性を補償する光学補償素子を用いることが経ましい。 第2回(B)に示すような、正の光学異方性を 持つ液晶セルの制度を行なうには、第2回(C) に示すような負の光学異方性を有する光学制度業 子を用いることが好ましい。すなわち、液晶セル の面内方向に平行な方向の屈折率 n 、 n y が大 さく、液晶セルに整直な方向の屈折率 n 、 が小さ

こともできる(図中等号の場合に相当する)。

い用析率を有する光学相信素子が望まれる。

なお、面内方向に温かな異方性があっても実質 的な光学補償を行なうことができる。さらに、ホ メオトロピック配向が敵少なチルト角を有する時 には面内にわずかな異方性がある時、より良好な 補償板となる。

ところが、実際には第2回(C) のタイプの特性を有する舒適な光学材料を得ることは従来困難であった。そのため、関内の延伸方向の阻抗率が高くなるポリカーポネートシート等が、第2四(D)の型の光学機像集子として用いられた。

[発明が解決しようとする課題]

ポリカーボネートシート等の場合、シートを一方向に延伸すると、延伸方向の屈折率が最も大きくなり、残りの2万向の屈折率はほぼ等しくなる。このような光学増度素子を、第3図(A)に示すような構成に組込む。

液晶セル3を挟んで、延伸方向が直交する一対 の光字補信素子6、7が配置され、その両側を直

特限平4-139402(3)

交する顧光子1、2が挟んだ構成とする。

第3図(A)の種或なおいて、光学者度繁子6、 7の駆伸方向である度交輪方向の波過率は、液晶 セル3がホメオトロピック配向をとる時、第3図 (B)に示すように、著しく改善されたものとな

ところが、延伸方向(x、y方向)から外れると、遅れ光が次第に生じてしまう。

第3図(C)は、直交軸に45度の角度を持つ 方向の透過率を示すグラフである。復野角が増大 するにつれて、適適率(漏れ光)が次第に増大し、 45度付近で約10%程度、55度付近では約2 0%程度も漏れ光が生じている。

すなわち、銀索者の方向によっては優れた光学 補償効果が得られるが、方向によっては漏れ光が 大きく、複認角が振めて小さくなってしまう。

本売羽の目的は、使れた光学着度効果を示すこ とのできる光学補置業子を提供することである。 本売明の他の目的は、液晶表示装置において、 液晶セルの光学異方性を補償するのに返した光学

上記共重合体において、任意成分として含有されていてもよい色の不能和を合物集合単位として、不能和カルボン酸のエステル、あるいは飽和カルボン酸のビニールエステル等の重合単位がある。より具体的には、アクリル酸メチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸 ローブチル、アクリル酸 2 ーエチンへキシル、メタク

植農業子を提供することである。

[職題を解決するための手段]

本発明の光学権信念子は、イオン含有高分子を材料とし、シート状に整形され、シート面に垂直な方内の屈折率がシート面内方向の屈折率よりも

[作用]

本発明者らは、イオン含有高分子を材料とし、所定の処理を行なうと、シート面に垂直な方向の 数折平がシート面内方向の風折率よりも小さい食 の光学異方性を有する光学被復業子を形成できる ことを発見した。処理の程度に応じて、光学補償 条子の風折率分布を制御することができる。

[実施例]

以下、イオン含有高分子のシートを用いて、光 学補信素子を形成する実施例について製明する。 イオン含有高分子は、舒ましくはアイオノマ樹

リル酸メチル、メタクリル酸エチル、酢酸ビニー ル等の重合単位がある。

亜鉛、アルミニウム等の1~3億の金属のイオンが好ましい。このような金属イオンは2種以上併用しても差支えない。これらの中では、マグネシウムおよびアルカリ金属が好ましく、特にマグネシウムが好ましい。これら金属イオンによる中和産は、1~100%、好ましくは10~80%である。

これらテイオノマは、190℃、2150g通

特限平4-139402(4)

重におけるメルトフローレートが0.01~20 0g/10分、特に0.1~50g/13分程度の6のを用いるのが好ましい。

このようなアイオノマは、他の不飽和化合物重合単位を含有していてもよい。エチレン・不飽和 カルボン酸共量合体を直接中和する方法、エチレ ン・不飽和カルボン酸エステル共重合体を催化す る方法等によって調整することができる。

まず、イオン含有高分子シートとして、三井・デュポンポリケミカル株式会社より入手できるハイミラン(HI-MILAN)を用いて光学相信要子を作製した。

まず、第1図(A)に示すように、ハイミランで形成されたイオン含有高分子シート11を、面内の1方向に延伸した。延伸されたイオン含有高分子シート11は、延伸方向12に沿う方向の屈折平1ヶが他の方向の屈折平よりも大きくなる。このような屈折平分布を図中右側に示してある。延伸方向と確交する方向の屈折平1ヶ、12はほご等しい値を有する。すなわち、この状態ではシ

第1図(B)に示すように、このように延伸したイオン含有高分子シート11を、2枚の平行ガラス収13、14の間に挟み、排気可能な耐熱気密義17に収容し、内部を真空に排気し、オートクレーブ炉に収容し、加熱・加圧処理を行なう。

ートの面内方向に光軸を有する1軸性の光学異方

加熱・加圧処理の後、気密袋17を収出し、冷

この処理における加熱温度、加熱時間、圧力、 冷却条件等により、イオン含有高サテシート1.1 の配折車 n.g.、n.g.、n.gは様々に変化する。

たとえば、ハイミランを材料としたイオン含有 高分子シートを、融点以上で長時間処理すると、 n_x=n_y>n_yの負の1軸性光学異方性を示す。

・ 処理温度を低くするか、処理時間を短くすると、 初期の延伸した状態での特性、n x > n y = n y と、上述の高温長時間処理した時の特性、n y = n y > n y との中間状態の特性を示す、

着々のアイオノマ協覧を用いた場合の光学異方

性(n_x - n₂ = Δ n)のおよその値を以下の表に示す。なお、参考のためイオン含有高分子以外の樹脂についても上述と同等の方法で孝子を作成し、その特性を確定し、表に列記した。

なお、別の実験でしょイオンタイプのAD7940(商品名、三井・デュポンポリケミカルより 入手可)を処理し、Δηとして0..9×10⁻³程

NaイオンタイアとMgイオンタイプとを取り扱い易さの点で収べると、Naイオンタイプはイオン種が結晶として強り易く、Mgイオンタイプの方が取り扱いるい

イオン含有高分子以外の材料では、負の光学異方性 $n_{-x}=n_{-y}\geq n_{-y}$ は得られなかった。

*

村料名	Δn
ハイミラン 1601	-1.4×10-3
(Naイオンタイプ)	
ハイミラン 1605 (Naイオンタイプ)	-0.9×10·3
ハイミラン 1555	-1.3×10-3
(Naィオンタイプ)	
ハイミラン 1707	-0.9×10-3
(Naイオンタイプ) ハイミラン AM7311	-0.9×10-3
ハイミング AM / 3 1 1 (M x イオンタイプ)	- U. 9 X I U U
ポリカーポネート	×
ポリスチレン	•×
ポリメタクリル酸メチル	*
ニュクレル (Du Pont 社)	
エスシック(積水化学工業)	×

× は負の光学異方性が生じなかったことを示す。

持盟平4-139402(5)

光学異方性の値はハイミラン。1601、ハイミ ラン1555で特に高かった。

なおご透明屋の点からは、ハイミラン1707 とハイミランAM7311が特に優れていた。ま た、ハイミラン1601とハイミラン1605が これらに次いてよい性罪を示した。

以上の実施例より明らかなように、イオン含有 高分子を材料として用い、所定の処理を行なうこ とにより、シート面に重直方向に光軸を有する負 の光学異方性 n x = n y > n z の特性を得ること がてきる.

また、イオン含有高分子を材料とし、所定の処 理を行なうことにより、 n _x > n _y > n ₇ で、か つn x - n y が非常に小さい光学特性を得ること

上述のような特性は、他の高分子材料では現在 まで実現されていない。

イオン含有高分子材料の内、エチレン、メタク りル酸共富合体をイオン型輸した製脂は、良好な 物性を示した。特にハイミラン1601は、An

あり、第1四(A)は、笹井工程を説明するため の斜視図、第1図(B)は、加熱・加圧工程を説 明するための森路斯面図、

第2団(A)~(D)は、従来の技術を説明す るための団であり、笋2図(A)は、煮品表示袋 量を説明するための供機図、第2図(B)は、液 品の思新率を製明するための鉄視図、第2図(C) は液晶の光学異方性を補償するのに望ましい特性 を有する光学補償案子を説明するための新復図、 第2団(D)は、他の望ましい光学補償素子を設 明するための概念図、

第3図(A)~(C)は、従来の技術による光 学的補償を説明するための因であり、第3回(A) は構成を示す類模図。第3図(B)。(C)は異 なる方向における透過率の視野角依存性を示すグ ラフである・

国において、

值光子 液晶セル が大きいため、光学補償素子として使用する場合、 軍みを薄くすることができる。また、ハイミラン 1707、ハイミランAM7311は、透明性に 使れるため、液晶表示装置を構成する場合、高い コントラストを可能とする。

以上実施例に沿って本売明を説明したが、本売 明はこれらに制限されるものではない。たとえば、 種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは 当業者に自明であろう。

[発明の効果]

面内方向の鼠折率が、面と垂直方向の屈折率よ りも大きな光学異方性を有する光学補償業子が提

ボメオトロピック配向した液晶セルの光学要方 性を効率的に福度することが可能となる。

4.図面の簡単な説明

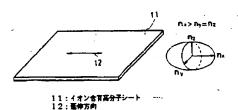
部1因(A)、(B)は、本発明の実施例によ る光学補償業子の製造方法を登明するための団で

液晶分子 屈折率分布 5.6.7 イオン含有高分子シート

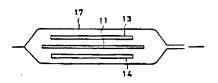
征伸方向 1 2

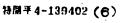
> スタンレー電気株式会社 特許出職人 井是士 高橋 收四郎 代 理 人。

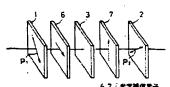




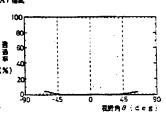
(A) シートの延伸



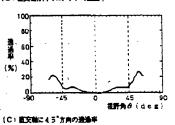




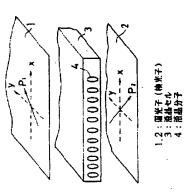
(A) 機成



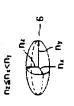
(B) 直交階方向(x、y)の選通率

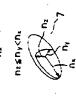


第 3. 図

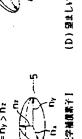


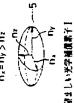
(A) 液晶表示按弧





(日) 液晶の風が帯





特爾平4-139402 (7)

(1) 明細書 第8頁第12~13行 「処理の程度に応じて、光学補債蓋子の 起仮率分布を制御することができる。」

(2)、明翻書 第9頁第20行(アクリル数2-エチンヘキシル)を 1アクリル数2-エチルヘキシル)

(3) 明報書 第12頁第16~19行 「処理過度を低くするか、…n。=n。> n。との中間状態の特性を示す。」 を制除する。

(4). 明細書 第15頁第12~15行 「また、イオン含有高分子を材料とし、 …非常に小さい元学校性を得ることら できる。」を削除する。

手 続 補 正 春 (自発) 平成 3年10月29日

教 許庁 長官 臣

·

1.事件の表示

平収2年特許出職第253425号

2. 発明の名称

光学補信業子およびその製造方法

3. 接正をする者

特許出職人

事件との類保 住 所

東京都日黒区中日里2丁目9番13号

名 簳

(230) スタンレー電気株式会社

4、代理人

F110

住 所 東京都台東区東上野1-25-12

維切ビル2階 電器03(3832)8095

2

(9134) 弁理士 高橋 敬四郎。

5. 特正の対象

明確客の発明の詳細な説明の機

6、補正の内容 別紙の通り



